CLIPPEDIMAGE= JP360175444A

PAT-NO: JP360175444A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60175444 A

TITLE: SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: September 9, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MINOJIMA, SATOSHI HASHIMOTO, KAZUYA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

HITACHI LTD

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP59030216

APPL-DATE: February 22, 1984

INT-CL (IPC): H01L025/04; H01L027/06

US-CL- \overline{C} URRENT: 257/772,257/780

ABSTRACT:

PURPOSE: To integrate a low noise amplifier circuit by connecting a small scale gallium arsenide semiconductor and a large scale silicon semiconductor via thermal melting through low melting point conductive material.

CONSTITUTION: In a semiconductor device, a gallium arsenide substrate 2 in which a connecting lead terminal 7 on the substrate 2 and a connecting lead terminal 8 on a silicon substrate 1 are deposited with solder ball 3 is connected with the terminals 7, 8 by thermally melted solder by passing the thermal step of approx. 300°C by superposing the substrates 2, 1 oppositely at upper and lower sides. When low noise gallium arsenide transistor is used for an input transistor 6, the same circuit noise amount as the case that all are formed of gallium arsenide semiconductors even if the circuit except it is composed of silicon semiconductor.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO& Japio

⑩ 日本 国 特 許 庁 (JP)

@特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 175444

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

四公開 昭和60年(1985)9月9日

H 01 L 25/04 // H 01 L 27/06

7638-5F 6655-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称 半導体装置

者

创特 顧 昭59-30216

20出 顧 昭59(1984)2月22日

砂発 明 者 @発 明 和他 小田原市国府津2880 株式会社日立製作所小田原工場内 小田原市国府津2880 株式会社日立製作所小田原工場内

株式会社日立製作所 砂出 願

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

弁理士 高橋 の代 理 人 外1名

発明の名称

特許請求の範囲

ガリウムヒ衆半導体を実装している半導体装 置において、低融点導電性材料による接続端子 をもった該ガリウムヒ案半導体と該低融点導電 性材料による接続端子をもったシリコン半導体 より成り該低融点導電性材料の熱溶融により、 酸ガリウムヒ紫半導体を酸シリコン半導体上に 最短距離で実装し、ガリウムヒ粟半導体とシリ コン半導体とにより回路を形成することを特徴 とする半導体装置。

発明の静細な説明

[発明の利用分野]

本発明は半導体装置に係り、高集積低雑音増 福回路に好適な半導体装置に関するものである。 [発明の背景]

一般に、低雑音増幅回路はその目的からでき るだけ佰号旅に近づけるために、例えば殴気ディ スク装置の磁気ヘッドを塔載している可能ヘッ

ドパー上に実装されており、スペース,重さ, 高さ制限などがあり、高集積化が要求されてい

又低雑音増幅回路を実現する場合その結晶構 **造の違いによりガリウムヒ素半導体の方がシリ** コン半導体よりもトランジスタ自身が発生する 雑音が小さく、ガリウムヒ素半導体を使用した 方が有利である。しかし従来技術では、ガリウ ムヒ衆半導体は均一な結晶を使るのが難しく、 高集積化には向いていない。

このためシリコン半導体を使用して回路を構 成した場合には回路雑音が大きく、又単体のガ リウムヒ宏トランシスタを使用し回路を構成し た場合には配線長が長くなり、外来雑音の影響 を受け易くなるという欠点があった。

(発明の目的)

本発明の目的とするところは、前配の如き従 来の問題点を除去するものであり、ガリウムヒ 衆 半 導 体 を 使 用 し た 髙 集 積 増 幅 回 路 に よ り 回 路 維音を小さくできるという効果を有する半導体

装置を提供することにある。

[発明の観要]

との発明の特徴とするところは、低融点導電 性材料を介して、その熱溶融により小規模ガリ ウムヒ素半導体と大規模シリコン半導体を物理 的,能気的に接続しガリウムヒ紫半導体,シリ コン半導体混在の高条積低維音増幅回路を実現 することである。

[発明の実施例]

以下本発明の実施例につき図面を用いて詳細 に説明する。

第1図は本発明の一実施例である半導体装置 の断面凶を示すものである。凶中、シリコン基 板1とガリウムヒ案基板2は、ハンダ3により 接続されている。シリコン基板1は、ナルミク イヤ11により外部接続端子5に接続されている。 シリコン基板1は、セラミック基板12にダイボ ンディングされている。ガリウムヒ衆トランジ スタ6は接続引き出し端子7、8ハンダ3を介 してシリコン糸子9に接続されている。

で構成してもすべてガリウムヒ素半導体で構成 した場合と回路雑音量は同じである。したがっ て第1図及び第2図に示す如き構成により高集 積低雑音増幅回路を実現できる。

〔発明の効果〕

以上述べた如き構成であるから本発明にあっ ては次の如き効果が得られる。

- (1) ガリウムヒ素半導体を使用した低雑音増幅 路の高集積化ができるため低雑音増幅回路を 脱み出し信号頭の近くに置くことができ
- (2) ガリウムヒ點トランジスタとシリコン案子 の接続を載少額に短かくすることができるた χ'n

外来雑音、回路雑音を小さくすることができる。 4 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の一実施例である半導体整 量の断面図。

第2図は、本発明の一実施例である半導体費 催の回路図。

1 … シリコン基板、 2…ガリウムヒ素基板

第2回は本発明の一実施例である半導体装置 の回路図を示すものである。図中、ガリウムヒ 素トランジスタ6、シリコン抵抗9シリコン紫 子による定電施源13、シリコン素子による後段 増幅回路14により増幅回路を構成している。

この様に構成された半導体装置は、ガリウム ヒ素基板2上の接続引き出し端子1とシリコン 基板 1.上の接続引き出し端子 8 に蒸磨によりハ ンダポール3をつけたガリウムヒ緊基板2とシ リコン基板1を上下に対向して重ね合わせ300°C 程度の熱工程を通すことによりハンダの熱溶触 により接続引き出し始子?,8をハンダを介し て接続させることができる。又接続引き出し端 子7、8は内部アルミ配線により各々ガリウム ヒ数トランジスタ6、シリコン抵抗9に接続さ れている。又第2図の如き回路では、回路雑音 は殆んと初段入力トランジスタ6が発生する雑 音が支配的である。したがって入力トランジス タに低雑音のガリウムヒ素トランジスタを使用 しておけばそれ以外の回路は、シリコン半導体

3 … ハンダ

6 … ガリウムヒ 累トランジスタ 7.8 … 接続引き出し端子。



代理人弁理士



